PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-186229

(43)Date of publication of application: 03.07.1992

(51)Int.CI.

GO2F 1/1343

G09F 9/30

(21)Application number: 02-317225

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing: 20.11.1990 (72)Inventor: YAMAMOTO TORU

NISHIMURA HIROHARU

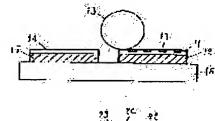
ISOMI AKIRA

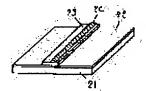
TSUKAMOTO KATSUHIDE

(54) TRANSPARENT ELECTRODE WITH AUXILIARY ELECTRODE AND ITS MANUFACTURE

PURPOSE: To improve light transmittance by forming an auxiliary electrode with metal organic ink, having a main component of organic old, printed and baked on a transparent electrode having a main component of any of indium oxide, tin oxide, and

CONSTITUTION: SiO2 22 of 100nm degree is formed by a sputtering method on a soda lime glass substrate 21 having a good flatness, moreover an ITO of 200nm degree is formed on the SiO2 22, and the ITO is pattern-formed to make an ITO layer 23 of a lower layer. A substrate 14 of the ITO layer 23 is placed on a substrate fitting base 12, and a single crystal Si intaglio 11, on which an auxiliary electrode pattern of 10µm minimum line width is formed by dry etching, is fitted to a fitting base 15 to correctly position-align with an ITO patterning substrate. Au resinated ink 17 is applied on the intaglio 11 and well squeezed, then a Si-rubber-made blanket 13 is pushed to the intaglio 11, and the intaglio pattern is transcribed in the blanket to be transcribed on the ITO of an ITO patterning substrate.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-186229

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月3月

G 02 F G 09 F 1/1343 9/30

3 4 6

9018-2K 7926-5G

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全5頁)

50発明の名称

補助電極付透明電極およびその製造方法

平2-317225 创特 頭

22出 颐 平2(1990)11月20日

本 個発 明 者 Ш 徾 @発 明 者 西 村 弘 冶 個発 明 者 磴 貯. 晃 個発 明 者 每 本 勝 疾 创出 頭 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内 松下電器産業株式会社内

松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

外2名

OHt. 理 人 弁理士 小鍜治 明

1、発明の名称

補助電極付透明電極およびその製造方法

- 2、特許請求の顧用
 - (1) 酸化インジウム、酸化锡および酸化アンチモ ンの何れかを主成分とする透明電優上に有機金 を主成分としたメタルオーガニックインクを印 刷、焼取し補助電極を形成したことを特徴とす る補助電極付透明電極。
 - (2) 酸化インジウム、酸化錫および酸化アンチモ ンの何れかを主成分とする透明電極が真空蒸着 法によって形成されたことを特徴とする請求項 (1)記載の補助電極付透明電極。
 - (3) 透明電極が有機インジウム、有機錫および有 機アンチモンを主成分としたメタルオーガニッ クインクをガラス蓄板上に印刷、焼成すること で形成されたことを特徴とする請求項(1)記載の 補助電極付透明電極。
 - (4) 有機金がイオウを含むアルキル基に金が結合 した化合物であり、添加物として鉛原子および

透明電極成分の一部を含有したことを特徴とす る請求項(1)記載の補助電復付透明電極。

- 補助電極が下層透明電極の少なくとも一方の 端を完全に覆ったことを特徴とする請求項(1)記 載の補助電極付透明電極。
- 有機金を主成分とするメタルオーガニックイ ンクおよび有機インジウム、有機鍋および有機 アンチモンを主成分とするメタルオーガニック インクを印刷する際、凹版オフセット印刷を用 いることを特徴とする補助電極付透明電極の製 造方法。
- 凹版オフセット印刷の凹版がドライエッチン グされた単結晶シリコンウェハーで、ブラン ケットがシリコンゴムからなっていることを特 数とする補助電極付透明電極の製造方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は主に液晶ディスプレイに用いられる透 明暦素電腦およびその製造方法に関するものであ **z** .

従来の技術

3

近年、液晶ディスプレイは電卓や時計の表示部からテレビやOA端末ディスプレイ等の高機能表示デバイスへの応用が展開され、大画面化が進められている。

従来、液品ディスプレイ用の信号電径側透明審業電径は、平滑な面を有する研磨ガラスの上にまずアルカリイオンの拡散防止のため二酸化・建業(SiO2)をコーティングし、この上にスパッタ法等でITO(酸化インジウム、酸化館の混合物)等から成る透明等電性セラミックスを作製し、これをフォトリングラフィのパターン技術とITOのエッチングによって固業電極を作製する。

本発明は上記課題に進み、大国面化が容易で下地との密着性に優れた低抵抗の補助電極付进明電極を低コストで提供するものである。

課題を解決するための手段

本発明は酸化インジウム、酸化鍋および酸化アンテモンの何れかを主成分とする透明電極上に有機金(金レジネート)を主成分としたメタルオーガニックインクを凹版オフセット印刷法でパターン印刷、焼成し補助電極を形成したことを特徴とする補助電極付透明電極およびその製造方法を提供するものである。

サフィ以外に凹版、凸版、平版、孔版等の各種印刷法が実用化されているが、従来印刷法では3 0 μm程度が限界とされてきた。例えば池上 昭ほか電子材料 Na.5 pp44-49 (1989)

さらに透明電極や金電極のような導電体を有機 金属から作製する技術も開発されてきた。例えば 丸山 敏朗著「無分解法による透明導電性薄膜の 塗布形成」アイピーシー(1989)

発明が解決しようとする課題

きた。 有機金はイオウを含むアルキル基に金が結合した化合物であり、 添加物として鉛原子および 透明電極成分の一部を含有したことを特徴とする もので透明電極との接着性に優れている。

これら凹版オフセット印刷に際して凹版をドライエッチングされた単結晶シリコンウェハー、ブランケットをシリコンゴムで構成することによって有機金からなるインクを練幅 1 0 μ m 以下で形成可能となる。

金補助電極の位置としては下層透明電極の中央でも大きな問題は生じないが、若干光の透過率が下がる傾向にあるためブラックマトリクスのように透明電極の一方の端を完全に覆うことで光の透過率も高く、下地との接着性にも優れた補助電極付透明電極となる。

以上のように本発明はメタルオーガニックインクを凹版オフセット印刷法でパターン印刷、その後焼成して補助電極を形成することを特徴とする補助電極付透明電極およびその製造方法に関するものである。

作用

本発明は上記した補助電極付透明電極知識法において、凹版オフセットの出法でではあったが一方に対しており、では、大ののは、では、大ののは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、大きな必要を生じない。

一方、透明電極もオーガニックメタルインクより形成することで抵抗値は若干上がるが、大画面 化が可能となりコストダウンも図れる。

金補助電極の位置としては下層透明電極の中央でも大きな問題は生じないが、若干光の透過率が下がる傾向にあるためブラックマトリクスのように透明電極の一方の端を完全に覆うことで光の透過率も高く、下地との接着性にも優れた補助電極付透明電極となる。

客放卵

ターンを形成した単結晶シリコン凹版 1 1 を凹版取り付け台 1 5 上に取り付け、 I T O パターニング基板との位置合わせを精確に行った。

このように「TO上に金レジネートバターンを 形成した基板を500℃30分間空気中で焼成し 脱媒、金属化を行い金額助電攝24を形成し、補 助電振付透明電振を完成した。 以下に本発明の一実施例について、図面を参照しながら説明する。第1図は本発明の第1の実施例における凹版オフセット印刷の概略図、第2図は第1の実施例における補助電極付透明電極の提路図である。第1図において11は単結品シリコン凹版、12は凹版取り付け台、13はブランケット、14はITOパターニング基板、15は基板取り付け台、16は移動台、17は金レジネートインク、21はガラス基板、22はS1O2、23はITO層、24は会補助電極である。

以下に補助電極付透明電極の製造方法を示す。
平面性の良くでたソーダライムがラス基板 2 1 の上にスパッター法によってSiO2 2 2 2 を 1 0 0 n m 程度 で らにその上に「TOを200nm程度形成した(基板温度220℃)。次にこの「TOをフォトリソグラフィおよびエッチングによってパターン形成し下層の「TO層23を作製した。このようにパターン形成された「TOパターニング基板14を基板取り付け台12上にのせ、ドライエッチングで最小線幅10μmの補助電極バ

ITOの形成方法としてはスパッター法以外にも電子ビーム加熱蒸着も可能であった。

また、金レジネート成分にオクチル酸鉛を少量加えたため500℃での低温焼成が可能となり、金補助電極と下層ITO間の接着強度は全金レジネートにオクチル酸インジウムを少量混入したことと有機金成分にイオウ(チオラート)が含まれているため350㎏/σf程度と充分強くなった。有機金としてオクチル酸金を用いた場合は100㎏/σfとやや接着強度が低下した。ライン抵抗は従来のニッケル/クロム補助電極のものと変わらなかった。

下層の透明電極として酸化錫・アンチモン系を用いた場合は金レジネート成分のオクチル酸イン ツゥムの代わりにオクチル酸錫を添加することで 充分な接着強度が得られた。

以下に第2の実施例を示す。第3図は第2の実施例における補助電極付透明電極の概略図である。第3図において31は酸化錫・アンチモン層、32は金補助電極である。

第2の実施例における補助電極付透明電極の製造方法について説明する。第1の実施例と同様に可能明する。第1の実施例とでは、アーダラスを100元にスペーターをでは、その上に1TOレンスとでもし、その上に1TOレンスとでは、アートルを開発ができまり、では、アートルを開発があり、この1TOレンスとのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンのでは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートでは、アートンがでは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがは、アートンがでは、アート

次に、この基板を500℃45分間焼成して金属化を行った。鉛原子を混合することでITOレジネートの焼成温度を下げることができた。補助電極の位置は下層ITOの一方の増を覆った状態とした。これによって光の透過率の低下を防げ、金補助電極の接着強度の向上が図れた。

で従来のニッケル/クロム等の補助電極に比べ抵抗が低かった。

発明の効果

以上のように本発明の補助電極付透明電径およびその製造方法は、低抵抗で大面積の補助電極付透明電極およびその数細パターン補助電極を低コストで形成する製造方法を提供するものである。

補助電極の抵抗が低いため従来の補助電極の膜 厚より舞くでき段差を抑えることができる利点も 有している。さらに透明電極の一方を補助電極が 種うことで光の透過率を上げ、下層との接着強度 向上も可能となった。

4、図面の簡単な説明

第1回は本発明の第1の実施例における凹版オフセット印刷の振略図、第2回は第1の実施例における補助電極付透明電極の振略図、第3回は第2の実施例における補助電極付透明電極の振略図、第4回は第3の実施例の補助電極付透明電極の振略図である。

1 1 … … 単結晶 シリコン凹版 、 1 2 … … 凹版取り

以下に第3の実施例を示す。第4回は第3の実施例の補助電極付透明電極の機略図である。第4回において41は石英ガラス、42は酸化鍋・アンチモン層、43は金補助電極である。以下に補助電極付透明電極の製造方法を示す。

以上のような金補助電径は同一形状、同一膜厚

付け台、13……ブランケット、14……1TO
パターニング基板、15……基板取り付け台、16
……移助台、17……金レジネートインク、21
……ガラス基板、22……SiO2、23……
ITO層、24……金補助電極、31……酸化 锅・アンチモン層、32……金補助電極、41… …石英ガラス、42……酸化锅・アンチモン層、43……金補助電極。

代理人の氏名 弁理士 小鍜治 明 ほか2名

